**三月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 09：30  |  12：30 | Oxford ICP-RIE(卓越)  (最少2人，上限3人)  3/4訓練  3/25檢定 | 9:30-10:30  橢偏儀(卓越)  3/5訓練  3/12檢定 |  | E-Gun氧化物及金屬(卓越)  3/7訓練  3/14檢定 |  |
| PECVD(卓越)  (最少3人，上限5人)  3/4 訓練  3/25 檢定 | 10:30-11:30  RTA(卓越)  3/5訓練  3/12檢定 |  | Karl Suss Aligner MA6(卓越)  (含spin coater)  3/21訓練  3/28檢定 |  |
| SEM+EDS  (卓越)  3/11[練習]  3/18[練習] | Karl Suss Aligner MA8 (卓越)  (含spin coater)  3/19訓練  3/26檢定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 下午 | 14：00  |  17：00 | 雷射共軛聚焦顯微鏡(卓越)  3/4訓練  3/11檢定 | 13：00-17：30  3/5  實驗室一般訓練  (應力**231**室)  (上限20人) | 13：30-16：00  3/6  卓越大樓  安全訓練 | Sputter(卓越)  3/7訓練  3/14檢定 | SEM+EDS  (卓越)  (最少2人，上限3人)  3/8訓練  3/29檢定 |
| 14:00-16:00  PECVD(卓越)  3/18 [練習] | 14:00-16:00  PECVD(卓越)  3/12 [練習]  3/19 [練習] | SEM+EDS  (卓越)  3/13[練習]  3/20[練習]  3/27[練習] | O2 Descum\_  Photoresist  (卓越)  3/21訓練  3/28檢定 | 14:00-16:00  Samco ICP(卓越)  3/15[練習]  3/22[練習] |
| 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  3/11[練習]  3/18[練習] | 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  3/12[練習]  3/19[練習] | 17:00-18:00  Samco ICP(卓越)  3/13[練習]  3/20[練習] | 16:00-18:00  PECVD(卓越)  3/14 [練習] | 16:00-18:00  PECVD(卓越)  3/8 [練習]  3/15 [練習]  3/22 [練習] |
| Samco ICP(卓越)  3/25[練習] | 16:00-19:00  Samco ICP(卓越)  (最少2人，上限3人)  3/12訓練  3/26檢定 |  | 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  3/21[練習] |  |
|  |  |  |  |  |